

量子科学技術研究開発機構施設共用 成果公表連絡票（学会等発表用）

本票には、課題 1 件、発表 1 件についてご記入ください。

提出日	2019 年 6 月 6 日			*発表資料及び発表日・開催場所を示すプログラム等の資料の写しを添えてください。
課題番号	2018A-K01	利用施設名	光量子科学研究施設	
		装置名(ビームライン等)	X線レーザー実験装置	
利用課題名	ダブルパルス照射による基板表面励起加工過程の調査に関する研究			
研究代表者 氏名	林 照剛	所属	九州大学	
<p>① 標題（英語タイトルの場合は、その日本語訳もお書きください。） フェムト秒レーザーを用いた薄膜付き透明材料の光励起加工に関する研究</p>				
<p>② 発表会議名 日本機械学会九州支部第 7 2 期総会・講演会</p> <p style="text-align: center;">発表場所(開催都市)：九州工業大学 戸畑キャンパス (北九州市戸畑区仙水町 1-1)</p> <p style="text-align: right;">発表日：2019 年 3 月 4 日</p>				
<p>③ 著者(所属)</p> <p>廣津 佑紀 (九州大学), 林 照剛 (九州大学), 黒河 周平 (九州大学), 水町 遼祐 (九州大学)</p>				
<p>④ 備考</p>				